PAT-NO:

JP02002251078A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002251078 A

TITLE:

SEAMLESS BELT

PUBN-DATE:

September 6, 2002

INVENTOR - INFORMATION:

COUNTRY NAME

N/AKAWAGUCHI, TOSHIYUKI N/A ODAJIMA, SATOSHI N/A HIBI, TOYOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SHIN ETSU POLYMER CO LTD N/A

APPL-NO: JP2001048715

APPL-DATE: February 23, 2001

INT-CL (IPC): G03G015/16, C08G073/14

# ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a seamless belt which can suppress and

prevent crack and rupture from being caused at an end part or the

further can solve the problem of enlargement of a noneffective area, exfoliation of a tape by a cleaning blade and increase of process number.

SOLUTION: The seamless belt 1 is formed to be flexible and endless

an electrically semiconductive resin and at least one among both open end parts

of this seamless belt 1 and a reinforcing resin 2 having smaller modulus of

elasticity than that of the electrically semiconductive resin are integrated.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-251078 (P2002-251078A)

(43)公開日 平成14年9月6日(2002.9.6)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード( <del>参考</del> )
G03G	15/16	G03G 1	5/16 2 H 2 O O
C 0 8 G	73/14	C08G 7	73/14 4 J O 4 3

### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

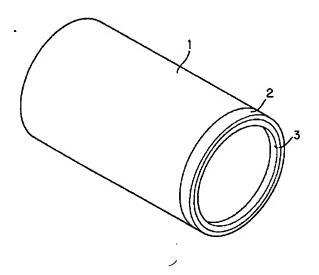
		份互明小	不明不 明不久O数4 OL (主 0 页)
(21)出願番号	特願2001-48715(P2001-48715)	(71)出願人	000190116
			信越ポリマー株式会社
(22)出顧日	平成13年2月23日(2001.2.23)		東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号
		(72)発明者	川口 利行
			東京都中央区日本橋本町四丁目3番5号
			<b>信越ポリマー株式会社内</b>
		(72)発明者	小田嶋 智
			東京都中央区日本橋本町四丁目3番5号
			信越ポリマー株式会社内
		(74)代理人	100112335
		(14)1(24)(	
			弁理士 藤本 英介 (外2名)
			具数百分钟人
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 シームレスベルト

### (57)【要約】

【課題】 端部等に亀裂が生じて破断するのを抑制防止 し、しかも、非有効エリアの拡大、クリーニングブレー ドによるテープの剥離、工程数の増加という問題を解消 できるシームレスベルトを提供する。

【解決手段】 半導電性樹脂を使用してシームレスベルト1を可撓性のエンドレスに成形し、このシームレスベルト1の開口した両端部の少なくとも一方に、半導電性樹脂よりも小さい弾性率の補強樹脂2を一体化する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導電性樹脂を使用して可撓性のエンド レスに形成されたシームレスベルトにおいて、

1

上記シームレスベルトの両端部の少なくとも一方に、上 記半導電性樹脂よりも小さい弾性率の樹脂を一体化した ことを特徴とするシームレスベルト。

【請求項2】 上記樹脂にリブを設けた請求項1記載の シームレスベルト。

【請求項3】 上記半導電性樹脂及び/又は上記樹脂を 熱硬化性樹脂とした請求項1又は2記載のシームレスベ 10 ルト。

【請求項4】 上記熱硬化性樹脂を、ビス(2・オキサ ゾリン)化合物と多価芳香族ポリアミンと下記一般式 [ I ] で示すモノマーとの反応生成物とした請求項3記 載のシームレスベルト。

## 【化1】

#### A - R - B ···(I)

〔一般式〔1〕中のA、Bはそれぞれカルボキシル基及 び/又はメルカプト基を示し、Rは炭素間結合又は2価 の炭化水素基である。〕

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子写真複写機、 レーザープリンタ、ファクシミリ、あるいはこれらを複 合した〇A機器に使用され、トナーや紙等を静電的に付 着させてそれぞれを搬送する半導電性のシームレスベル トに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、電子写真複写機等に使用されるシ ームレスベルト1は、図4に示すように、可撓性を有す 30 るエンドレスに成形され、蛇行防止用として端部内周面 にエンドレスのリブ3が周設されており、このリブ3に 嵌合する嵌合溝11を備えた複数のローラ10間に巻架 して中間転写ベルト等として用いられる。しかしなが ら、リブ3の厚さと嵌合溝11の深さの精度から、又蛇 行を矯正しようとする場合には、リブ3の内壁とローラ 10の嵌合溝11との間に応力が作用してリブ3が変形 し、嵌合溝11を越えようとする競り上がり現象が発生 する。また、シームレスベルト1に内設されたリブ3 は、ローラ10により小さい曲率で屈曲するので、その 40 屈曲から外側に膨れようとする応力が発生する。このよ **うにシームレスベルト1は、その端部に大きなストレス** が作用するので、端部あるいはリブ3の近傍に亀裂が生 じ、破断するという問題がある。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】従来のシームレスベル ト1は、以上のように構成され、端部やリブ3の近傍に 亀裂が生じて破断するという問題があるので、これらを 防止するために粘着テープ等の補強が施される。しか

大、クリーニングブレードによるテープの剥離、さらに は工程数の増加という大きな不利、不具合が新たに発生 することとなる。

【0004】本発明は、上記に鑑みなされたもので、端 部等に亀裂が生じて破断するのを抑制防止し、しかも、 非有効エリアの拡大、クリーニングブレードによるテー プの剥離、工程数の増加という問題を解消することので きるシームレスベルトを提供することを目的としてい る。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明にお いては、上記課題を達成するため、半導電性樹脂を使用 して可撓性のエンドレスに形成されたものにおいて、上 記シームレスベルトの両端部の少なくとも一方に、上記 半導電性樹脂よりも小さい弾性率の樹脂を一体化したこ とを特徴としている。

【0006】なお、上記樹脂にリブを設けることが好ま しい。また、上記半導電性樹脂及び/又は上記樹脂を熱 硬化性樹脂とすることができる。さらに、上記熱硬化性 樹脂を、ビス(2・オキサゾリン)化合物と多価芳香族ポ リアミンと下記一般式〔I〕で示すモノマーとの反応生 成物とした請求項3記載のシームレスベルト。

#### 【化2】

#### A - R - B ···(I)

〔一般式〔1〕中のA、Bはそれぞれカルボキシル基及 び/又はメルカプト基を示し、Rは炭素間結合又は2価 の炭化水素基である。〕

#### [0007]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の好 ましい実施形態を説明すると、本実施形態におけるシー ムレスベルト1は、図1や図2に示すように、半導電性 樹脂を使用して屈曲可能な可撓性のエンドレスに成形さ れ、開口した両端部の少なくとも一方に、半導電性樹脂 よりも小さい弾性率の補強樹脂2が一体化されており、 この補強樹脂2の内周面に、細長いエンドレスのリブ3 が両面粘着テープ4を介し選択的に周設される。

【0008】半導電性樹脂は、ポリイミド、ポリアミド イミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルサルフォ ン、ポリカーボネート、ポリアリレート等の熱可塑性樹 脂、あるいはエポキシ樹脂、ウレア樹脂、ウレタンウレ ア樹脂、ウレタン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ビニ ルエステル樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、ビスマレイ ミド樹脂等の熱硬化性樹脂に、カーボンブラック、グラ ファイト、金属粉、導電性セラミック粉、ポリマー型帯 電防止剤を分散混合し、静電付着に必要な10-7~10  $^{-14}$  ( $\Omega \cdot cm$ ) の半導電性を付与したものである。

【0009】これら樹脂の粘度は、加工性の観点から低 いことが望まれ、おおよそ100ポイズ以下が良く、さ らに望ましくは50ポイズ以下が良い。必要ならば、加 し、粘着テープ等で単に補強すると、非有効エリアの拡 50 熱しても構わないが、熱可塑性樹脂は分子量が大きいた

め、適当な溶媒に溶かす必要がある。熱硬化性樹脂は、 溶剤を必要としないか、あるいは溶剤量が少ないため、 溶剤揮発による厚さムラが発生しにくく、溶剤の乾燥時 間を必要としないため、生産性も高く、実に好ましい。 但し、シームレスベルト1としての耐久性や可撓性の観 点から、モジュラス100kg/mm²以上(JIS12 7)、破断強度200kg/mm<sup>2</sup>以上(JIS12

7)、伸び2%以上(JIS127)が必要である。

\*【0010】係る物性を満足し、硬化時間が短いオキサ ゾリン系の熱硬化性樹脂は、粘度も低く、特に本発明の 目的に適している。これをさらに説明すると、ビス(2 ーオキサゾリン) 化合物は、既に公知であり、特開平2 - 32129号公報等に開示されているように、下記一 般式〔II〕

【化3】

(R0は炭素間結合又は2価の炭化水素基を示し、R 1, R2, R3及びR4はそれぞれ水素、アルキル基又はア リール基を示す。)で表わされる。具体例としては、  $2, 2^{-} - \forall \lambda (2 - \lambda + \psi ) ), 2, 2^{-} - \forall \lambda$ (5-メチル-2-オキサゾリン)、2,2 -ビス (5-メチル-2-オキサゾリン)、2,2 -ビス サゾリン)、1,2-ビス(2-オキサゾリン-2-イ ル) エタン、1、4ービス(2ーオキサゾリン-2ーイ ル) ブタン、1,6-ビス(2-オキサゾリン-2-イ ル) ヘキサン、1,8-ビス(2-オキサゾリン-2-イル)オクタン、1,4-ビス(2-オキサゾリン-2 ーイル)シクロヘキサン、1,2-ビス(2-オキサゾ リン-2-イル) ベンゼン、1,3-ビス(2-オキサ ゾリン-2-イル)ベンゼン、1,4-ビス(2-オキ 30 サゾリン-2-イル) ベンゼン、1,2-ビス(5-メ チルー2ーオキサゾリンー2ーイル)ベンゼン、1,3 ービス(5-メチルー2-オキサゾリン-2-イル)ベ ンゼン、1,4-ビス(5-メチル-2-オキサゾリン ルー2ーオキサゾリンー2ーイル) ベンゼン等があげら れる。このうち、特に扱いやすい融点を有する1,3-ビス(2-オキサゾリン-2-イル)ベンゼンが好まし い。また、これらは単独あるいは併用して使用すること ができる。

【0011】本発明で用いられる多価芳香族ポリアミン は、分子内に少なくとも2つのアミノ基を有していれば 良く、単環式又は多環式の化合物であっても良い。芳香 族ポリアミンの具体例としては、例えば、4,4′-ジ アミノビフェニル、3,3′ージメトキシー4,4′ージ アミノビフェニル、4,4′ージアミノトリフェニルメ タン、3,3′ージメチルー4,4′ージアミノビフェニ ル、2,2',5,5'-テトラクロロ-4,4'-ジアミノビフェニル、4,4′-メチレンビスアニリン、4, 4′-メチレンビス(2-クロロアニリン)、2,2′ ※50 させプレポリマー化すると、さらに架橋点間距離を大き

※-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロ パン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼ ン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、 3,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージア ミノジフェニルスルフィドや、4.4′ービス(アミノ 20 フェニル) アミン、トリメチレンービス (4-アミノベ ンゾアート)等があげられる。これら芳香族ポリアミン の中では、入手の容易性から4,4′ーメチレンビスア ニリン、2,2′ービス[4-(4-アミノフェノキ シ)フェニル]プロパン等が好ましい。また、可撓性の 観点からは、4,4′-ジアミノビフェニル、3,4′-ジアミノジフェニルエーテル、4,4′ージアミノジフ ェニルスルフィド等が好ましく、表面の平滑性からは、 3',5,5'ーテトラメチル-4,4'-ジアミノジフェ ニルメタン、3,3',5,5'ーテトラエチル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3′ージメチル,5, 5′ージエチルー4,4′ージアミノジフェニルメタン等 が好適である。これら芳香族ポリアミンは、単独あるい は二種以上の混合物として使用することも可能である。 【0012】ジカルボン酸の具体例としては、例えばマ ロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン 酸、スペリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン 二酸、エイコサン二酸、マレイン酸、フマル酸、イタコ ン酸フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、ナフタレ 40 ンジカルボン酸等があげられる。その他、エタンジチオ ール、プロパンジチオール、ポリサルファイドオリゴマ ー等のジチオールやチオグリコール酸、β-プロピオン 酸、チオサリチル酸等があげられる。ジカルボン酸の中 では、アジピン酸、アゼライン酸、テレフタル酸等が物 性上好ましく、メルカプト基を含むものは反応性が高 く、粘度も低いことから加工性が非常に良い。炭素数が 大きいほど、伸びが増して可撓性を示すが、反対に強度 は低下する。また、芳香族ポリアミンと反応させる前 に、予め過剰のビス(2-オキサゾリン)化合物と反応

くすることができ、可撓性の調整が可能となる。これら ジカルボン酸等も単独あるいは2種以上の混合物として 用いても構わない。

【0013】上記化合物のための反応触媒としては、カ チオン触媒が用いられる。具体例として、強酸、スルホ ン酸エステル、硫酸エステル、ルイス酸、脂肪族、又は 脂環族炭素、例えば、アルキル炭素やアルキレン炭素に 結合したハロゲン原子を少なくとも1つ有する有機ハロ ゲン化物等をあげることができる。上記触媒は、単独で も併用でも構わない。この他、シリカ、アルミナ、酸化 10 チタン、水酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、炭酸マ グネシウム、タルク、クレー等の充填材も、従来より合 成樹脂成形の分野で用いられている任意のものを用いる ことができる。また、通常の熱硬化性樹脂成形において 用いられている安定剤、酸化防止剤、内部離型剤、顔 料、難燃剤等の任意の添加剤も用いて良い。

【0014】半導電性部材よりも小さい弾性率を有する 補強樹脂2は、上記熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂と同じ でも、カーボンブラック等のフィラーを除いたものは、 明らかに弾性率が小さく、半導電性部分との接合が確か 20 で望ましい。その他、屈曲特性に優れるウレタンゴム、 ニトリルゴム、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、 ウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可 塑性エラストマーがあげられる。また、半導電性部材が 熱硬化性樹脂の場合には、樹脂の架橋密度を低下させ、 架橋点間距離を長くしたり、メチレン結合等の凝集力の 低い構造を有するモノマーを使用することによっても達 成される。さらに、可塑剤を添加しても小さい弾性率を 得ることが可能である。

【0015】半導電性部分の弾性率Ehと端部の補強樹 30 脂2の弾性率Etとは、OA機器の構造、使用条件、仕 様、リブ3の材質、構造等により一概には言えないが、 少なくともEt≦O.9×Ehが目安である。Etの伸 びが同じで、強度が小さいものより、強度が同じで伸び のあるものの方が、経験的に応力に対抗することができ る。EtがEhよりも極端に小さい場合には、蛇行防止 が十分働かず、しわが発生し、位置ずれの要因ともなる ので、傾斜的に材料物性を変化させたり、あるいは端部 の厚みを厚くする等、調整することができる。弾性率の 他に、引き裂き強度、アイゾット衝撃強度、引き裂き伝 40 播強度、屈曲耐久性等が必要になる場合があるが、基本 的には弾性率により代表される。

【0016】シームレスベルト1は、上記材料を使用し た回転成形法等で成形される。例えば、溶液状態で半導 電部分の材料と端部の材料の所定量を、約100~30 00rpmで回転している120~200℃の円筒形の 金型内に注入し、5分~60分後に金型を室温まで冷却 し、必要に応じて両端部を僅かに切断すれば、シームレ スベルト1を得ることができる。この場合、材料の固形 には、両部材が相互に拡散浸透し、境界がブロードにな るが、接合強度にとっては好ましい。端部の幅は、リブ 3の幅より5~20mmほど広いのが好ましく、おおよ そ8~26 mm程である。

【0017】リブ3は、機械強度が強く、耐磨耗性のあ る弾性体であるウレタン樹脂、NBR、熱可塑エラスト マー等の中から選択される。但し、一般には、硬度50 ~80°(JIS-A)、幅3~6mm、厚さ約1mmの ウレタン樹脂が用いられる。

【0018】なお、上記実施形態ではシームレスベルト 1の両端部の少なくとも一方に、半導電性樹脂よりも小 さい弾性率の補強樹脂2を単に一体化したが、なんらこ れに限定されるものではない。例えば図3に示すよう に、シームレスベルト1の少なくとも一端部外周面の一 部を切り欠き、この切り欠き部分に、半導電性樹脂より も小さい弾性率の補強樹脂2を一体化しても良い。ま た、シームレスベルト1の両端部の少なくとも一方に、 半導電性樹脂よりも小さい弾性率の補強樹脂2を一体化 したが、両端部それぞれに半導電性樹脂よりも小さい弾 性率の補強樹脂2を一体化しても良い。

【0019】また、シームレスベルト1の両端部それぞ れに、半導電性樹脂よりも小さい弾性率の補強樹脂2を 一体化し、補強樹脂2の内周面にリブ3を両面粘着テー プ4を介し貼着しても良い。さらに、リブ3の端部と端 部とを突き合わせ、段付き重ね、重ね合わせ、あるいは そぎ継ぎ等の方法で接合することもできるし、必要性に 乏しいのであれば、リブ3を省略することも可能であ る。

[0020]

【実施例】以下、本発明に係るシームレスベルトの実施 例を説明する。

#### 実施例1

先ず、ポリアミドイミドワニス〔東洋紡績株式会社製 商品名NX100〕(固形分15%、閉環率100%、 溶剤、N-メチルピロリドン、sp値11.0、キシレ ン、sp値8.8)にカーボンブラック〔三菱化学株式 会社製 商品名#2400〕を固形分に対し12wt% 分散混合した。このものの乾燥皮膜の物性は、弾性率が 220kg/mm<sup>2</sup>、伸び28%であった。これに対し、 カーボンブラックを配合していないポリアミドイミドの ものは、弾性率が200kg/mm2、伸び35%であっ た。

【0021】次いで、内径300mmの鋼管からなる金 型に、得られたカーボンブラックスラリーとポリアミド イミドワニスの適当量を略同時に静かに注ぎ、絶縁部分 30mm、半導電部分350mmの割合とし、金型を1 30℃、1時間、200回転/分で回転させた。そし て、250℃、2時間で金型毎アフターキュアーを行 い、厚み0.1mmでつなぎ目のない平滑なシームレス 分が低く、粘度が低く、増粘するまで時間がかかる場合 50 ベルトを得た(体積抵抗 $6.5 imes 10^{-7} \Omega \cdot cm$ 、三菱

化学株式会社製、Hiresta-UP使用)。こうし てシームレスベルトを得たら、このシームレスベルトの 両端部をそれぞれ平行に切り落とし、端部に沿ってポリ アミドイミド部分の内周面にリブ (ウレタン樹脂、硬度 60°、厚さ0.7mm、幅5mm)を両面粘着テープ

【0022】得られたシームレスベルト(幅340m m)を直径20mmの金属ロール間に8kgの張力で巻 架し、周速5m/分で回転させ、破断するまでの回転数 を測定した。20ヶのサンプルの内、破断に要したベル 10 ト回転数が最も小さかったのは、21万回であった。な お、比較例として、全てカーボンブラックを含む同一材 からなるものも、同様に評価した。破断に要した回転数 が最も小さかったのは、14.5万回であった。

を介しそれぞれ固定した(図2参照)。

### 【0023】実施例2

先ず、ビスフェノールA系エポキシ樹脂 〔油化シェルエ ポキシ株式会社製、商品名エピコート828〕75g と、変性エポキシ樹脂〔岡村精油株式会社製、商品名S B-20G] 25gからなるジメチルホルムアミド溶液 (固形分50wt%)に変性ポリアミン系硬化剤(油化 20 シェルエポキシ株式会社製、商品名エポメートB-00 2〕45gに、実施例1で用いたカーボンブラックを固 形分に対し9.8 w t %分散混合した。端部用としてウ レタン系熱可塑性エラストマー〔日本ポリウレタン株式 会社製、商品名ミラクトンP-26MJのジメチルホル ムアミド溶液(固形分50wt%)に同様のカーボンブ ラック2%を分散混合し、半導電性の樹脂液粘度と同じ になるよう約100℃で保温した。

【0024】次いで、120℃の金型(内径250m m) にウレタン樹脂部分が30mm、半導電部分が29 30 Ommになるよう、略同時に静かに注ぎ、30分間、5 OOrpmで回転させて乾燥硬化した。こうして乾燥硬 化したら、150℃、1時間、金型毎アフターキュアー を行い、均一な厚さ約0.15mmのシームレスベルト を得た(体積抵抗4.2×10<sup>-10</sup>Ω・cm、三菱化学株 式会社製、Hiresta-UP使用)。端部用の絶縁 樹脂の物性は、弾性率が半導電性樹脂より50%小さ く、50N/mm<sup>2</sup>で伸びは4倍の185%であった。シ ームレスベルトを得たら、実施例1と同様に比較試験を 実施した(ベルトの幅230mm、張力4kg、周速 2.5 m/分)。その結果、最小の破断までのベルトの回 転数は、それぞれ12万回、9万回だった。

# 【0025】実施例3

先ず、1,3-ビス(2-オキサゾリン-2-イル)べ ンゼン259g(1.2モル)と2,2′ービス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン411g (1.0モル)を秤量し、130℃で2時間撹拌した。 これにカーボンブラック〔デグサ・ジャパン株式会社 製、商品名スペシャルブラック4〕15wt%を加え1 00℃に保持したビーズミルに内容物を移し、1500 50

rpmにて30分分散させて半導電性樹脂液を得た。端 部用として、1,3-ビス(2-オキサゾリン-2-イ (1.24) ル) ベンゼン259g (1.24) と (2.2) ービス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン2  $06g(0.5 \pm h)$ と $\beta$ -プロピオン酸64g(0.6)モル)を秤量し、130℃で2時間撹拌し、絶縁性樹脂 液を得た。

【0026】次いで、各樹脂液に触媒として臭化オクチ ルを0.8phr添加混合し、150℃の金型(内径1 40mm)に絶縁部分が20mm、半導電部分が300 mmになるよう静かに注ぎ、5分間1500 rpmで回 転させて硬化を行った。こうして硬化したら、金型を常 温まで冷却し、均一な厚さ約0.12mmのシームレス ベルトを得た (体積抵抗1.2×10-13Ω·cm、三菱化 学株式会社製、Hiresta-UP使用)。端部用の 絶縁樹脂の物性は弾性率が半導電性樹脂より13%小さ く、150N/mm2で伸びは3倍の85%であった。 【0027】シームレスベルトを得たら、実施例1と同 様に比較試験を行った(ベルトの幅230mm、張力6 kg、周速2.5m/分)。その結果、最小の破断までの ベルトの回転数は、それぞれ15万回、9万回であっ た。

#### [0028]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、シームレ スベルトの端部等に亀裂が生じて破断するのを有効に抑 制あるいは防止し、しかも、非有効エリアの拡大、クリ ーニングブレードによるテープの剥離、工程数の増加と いう問題を解消することができるという効果がある。し たがって、電子写真複写機等のシームレスベルトの端部 に大きなストレスが生じ、端部に亀裂が生じて破断する という問題を防止するため、生産性を高くして補強を施 すことが可能になり、産業上の利用性を向上させること が可能になる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るシームレスベルトの実施形態を示 す斜視説明図である。

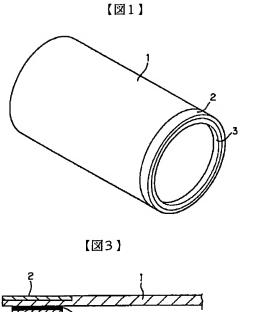
【図2】本発明に係るシームレスベルトの実施形態を示 す要部断面説明図である。

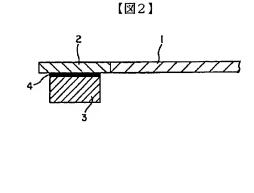
【図3】本発明に係るシームレスベルトの他の実施形態 を示す要部断面説明図である。

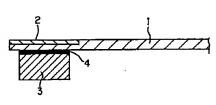
【図4】従来のシームレスベルトの使用状態を示す斜視 説明図である。

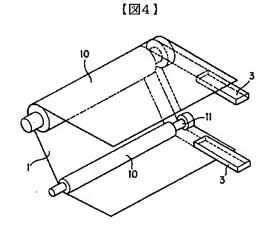
# 【符号の説明】

- 1 シームレスベルト
- 補強樹脂(樹脂) 2
- 3 リブ
- 4 両面粘着テープ
- 10 ローラ
- 嵌合溝 1 1









フロントページの続き

(72)発明者 日比 登代次 東京都中央区日本橋本町四丁目3番5号 信越ポリマー株式会社内

Fターム(参考) 2H200 FA09 JB07 JB45 JB46 JB47 JC03 JC15 JC16 JC17 MA04 MA13 MA17 MB02 MB04 MC02 MCQ3 4J043 QA08 QB33 QB48 RA06 RA35 SA06 SA36 SA52 SB03 TA11 TA12 TA76 TB01 UA041 UA121 UA122 UA131 UA141 UA151 UA262 UB011 UB021 UB121 UB151 UB241 UB281 UB401 VA011 VA012 VA021 VA041 VA042 VA051 VA071 VA081 VA091 VA092 WA11 ZA06 ZA32 ZA33 ZA45 ZB49